⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

®公開特許公報(A) 昭6

昭61-3474

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)1月9日

H 01 L 31/04

7733-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

◎発明の名称 薄膜電池用金属基板材

②特 願 昭59-123984

20出 顧 昭59(1984)6月15日

砂発明者 橘本 彰夫

吹田市南吹田2-19-1 住友特殊金属株式会社吹田製作

所内

砂発明者 西郷 恒

恒 和

吹田市南吹田2-19-1 住友特殊金属株式会社吹田製作

所内

切出 顧 人 住友特殊金属株式会社

大阪市東区北浜5丁目22番地

砂代 理 人 弁理士 押田 良久

明報整

1.発明の名称

蓉膜電池用金属基板材

2:特許請求の範囲

1 ステンレス調板または冷延網板の片面または両面に、非金属介在物の大きさが 1.0km以下の内質良好なステンレス、Ni、Al、Alのうち1種からなる算さ 200km以下の圧着圏を有することを特徴とする薄膜電池用金属基板材。

3. 発明の詳細な説明

産業分野

この発明は、太陽電池用を始めとする、卓上電 算機用、腕時計、ラジオ用等の各種用途に使用される厚さ 0.1mm以下の静膜よりなる薄膜電池用、 特に気相成長による薄膜電池用金属基板材に関する。

背景技術

 に、低エネルギー化、低コスト化による製造方法 が種々開発されている。

当初、太陽電池用基板には、シリコン単結晶が使用され、PN接合を形成後その疫面に裏面電板を、表面に透明電極及び反射防止膜を被着した電池構造のものが開発されたが、シリコン単結晶は製造コストが非常に高価なため、特殊用途に限定されていた。

太陽電池はその作動上、シリコン単結晶の活性 領域は、精々数点であり、またシリコン単結晶の 電池製造時の拡散における温度が1000℃~1500℃ と真温を必要とする。

これに対して、アモルファスシリコンは 300℃ 以下の温度で基板上に気相成長により形成させることができ、さらに、太陽電池の基本構成のP形 膜ー i 形膜ー n 形膜接合を容易に形成できることから、シリコン単結晶の代替材として着目され、アモルファスシリコン醇膜を使用した太陽電池がその製造工程の簡素化とともに製造コストの低減化により、新しい展開がなされている。

特開昭61-3474(2)

かかる太陽電池の基板材としては、従来、ガラスが多用されてきたが、ガラスは曲げ強度が低いため、曲げ加工を必要とする用途の太陽電池用基板材には不適であった。

そこで、曲げ強度が高く、各種曲げ加工ができ 曲げ加工を必要とする用途の太陽電池として用い られると共に、その製造工程中において、従来の パッチ処理に対して、曲げ加工ができるために帯 状のままで連続的に処理できるステンレス鋼板、 冷延頻板等の金属基板材は、上記の電池製造工程 の合理化。生産能率向上に多大の利点を有してい る。

この金属基板材を使用した電池製造工程において、該基板材にアモルファスシリコンを形成する 方法としては、気相成長による方法が採用されて いる。

一例として、グロー放電法により金属基板材上 にアモルファスシリコンを形成する方法を説明す ると、帯状金属基板が通過する減圧下の反応室に、 原料ガスのシランガス(Silk)を導入し、反応室 内の電極間で高周波プラズマ放電し、高周波により励起される高エネルギーの電子は上記原料ガス に衝突し、該ガスの分解及び話性化されたガス間 同士の反応により、金鳳基板表面上にアモルファ スシリコンが気相析出して成長する。

ところが、従来の金属基板材表面には、機械的表面紙や基板材内の介在物等による内質底があり、これらの紙によって気相析出成長したアモルファスシリコンは、該基板表面上に均一に形成されず、金属基板材と最外面の透明電板が短絡し、太陽電池の致命的欠陥となる。

以上、太閤電池を例に取り説明したが、金属基板材の上に厚み 0.1mm以下の解膜をもってなる聴膜電池にとって、金属基板材のかかる疵は同様に致命的欠陥となる。

かかる金属基板材表面の表面観を除去するため、 表面研削あるいは表面研摩方法が実施されるが、 介在物等による内質変は機械的除去方法では除去 できず、金属基板材内の非金属介在物の減少に関 して種々検討されているが、大型介在物を除去し、

1m以下程度の做小介在物、特に致命的欠陥を生 じないように介在物の全てを 1.0m以下にするこ とは困難で、かつ多大のコスト高を招来する問題 があった。

発明の目的

この発明は、かかる現状に盛み、表面疵が皆無で安価な、薄膜電池用金属基板材を目的としている。

発明の開示

すなわち、この発明は、ステンレス領板または冷延網板の片面または両面に、非金属介在物の大きさが 1.0 m以下の内質良好なステンレス、Ni. A.l. A.g. のうち1種からなる序さ 200 m以下の圧着圏を有することを特徴とする薄膜電池用金属 基板材である。

この発明は、金属基板材表面に上記の圧着層を 設けることにより、金属基板表面の機械的変及び 非金属介在物等による内質変の表面露出が防止で き、薄膜電池製造時、金属基板表面に均一な薄膜 を形成せしめ、平滑平面を有し、太陽電池を始め 多種用途の薄膜電池用金属基板材に最適となる。 特に、気相成長による場合はかかる銃の影響が大きいため、より有効である。

この発明において、金属差板材には、強度・耐食性においてすぐれたステンレス鋼板が好ましいが、表面内質が良好なステンレス、Ni. Al. Alの圧着圏を有することにより、耐食性を付与されるため、冷延鋼板を使用することが可能となる。

また、金属基板材に圧着する金属層は、使用目的等に応じてステンレス、Ni、Ad、Aoのいずれかの材質を選定し、基板材の片面あるいは両面に圧着するが、両面圧着の場合は同種金属を圧着するほか、異種金属を用いるのもよい。

この金属基板材の序みは、軽量化のため、 0.5 m以下が好ましい。

また、この発明における圧着層厚みは、金属基板材表面に圧着したのち、その表面を鏡面加工したとき、基板材表面紙が露出しない程度の厚みとする必要があるが、圧着層の厚みの上限は、経済性を考慮して 200点とする。

- 特別昭 61-3474(3)

この発明における圧着は、熱間加工あるいは、 冷悶加工のいずれでもよい。

実施例

第1図a 図は、Ni圧替脳を有しない金属基板材 表面の近大きさと表面欠陥数との関係図、向b図 は比圧容器を有する金鳳基板材表面の低大きさと 表面欠陥数との関係図である。第2図a 図。b 図 は、SUS 304. SUS 430表面上にNt.圧着額を 有する金風基板材の板厚方向断面における表面欠 陷数と鉈大きさとの関係を示す関係図である。 実施例1

金属基板として、板厚 2mm×板幅 200mm寸法か **らなる、市販のSUS 304. SUS 430の焼鈍し** 冷延コイルを用いた。

圧容層の金属として、Ni中の非金属介在物の大 きさが 1.00m以下となるように、真空高周被溶解 炉を用いて、炭素脱酸にて十分精錬した後、真空 中で造塊された 250mm× 200mm×高さ 500mm寸法 の角柱状队铸塊を熱圊峻造し、熱潤圧延を軽て手 入した後、冷園圧延により板厚 0.22 mm×板幅

分し、フェノール樹脂中に埋め込み、Alt₂0 a 粉末 にてパフ研摩した後、その断面の非金属介在物の 大きさ、数を測定し、板厚方向での欠陥の分布を 調べた。結果は第2図に示す。

第1図及び第2図より明らかな如く、凡圧着層 の被着前の金属越板は、表面に多数の欠陥を有し ているが、この発明による金銭基板は、薄膜電池 において特に問題となる 1.0㎞より大きい表面紙 の露出が完全に防止されていることが分る。

実施例2

金属基板として、板厚 2mm×板幅・200mm寸法か **らなる、市阪のSUS 304, SUS 430の焼鈍し** 冷虹コイルを用いた。

圧着層の金属として、非金属介在物の大きさが 1.0㎞以下となるように、真空高周被溶解炉を用 いて、溶解した母材をさらに溶耗電極式真空アー ク再溶解炉で再溶解し、遊塊したSUS 430鋳塊 を熟聞報造し、熟固圧延を軽て手入した後、冷間 圧延により板厚 0.22 m×板幅 200mmの冷延コイ ルに仕上げ、連続焼鈍炉で、水煮中。1000℃の条-

200mmの冷延コイルに仕上げ、連続焼鈍炉で、水 森中、1000℃の条件で焼鈍したNtを用いた。

上記金属基板の片面に、上記Nt板を冷間圧延微 を用いて冷間圧接したのち、再び水素雰囲気で、 -800℃。- 1時間の焼鈍しを行ない、さらに、冷間 圧延して板厚 0.20 mmのこの発明による薄膜電池 用基板材に仕上げた。得られた金属基板の圧着層 厚みは20㎞であった。

比較越板材として、板厚 2mm×板幅 200mm 寸法 からなる、市販のSUS 304. SUS 430の焼鈍 し冷延コイルをそのまま板厚 0.20 ㎜まで冷間圧 延したものを用いた。

上記のこの発明による基板材コイルと比較材コ イルについて、長手方向の10箇所より、長さ10㎜ ×幅 200mmの試料を各 2枚採取した。

上記10箇所より 2枚ずつ採取したうちの 1枚は、 光学顕微鏡(倍率 600倍)で長さ 5mm×幅 200mm の試料について表面疵の大きさ及びその数を測定 した。その御定結果は第1回に示す。

また、採取試料のもう一方は、板橋方向に 3等

件で焼鈍したSUS 430を用いた。

上記金属基板の片面に、上記ステンレス板を冷 間圧延機を用いて冷間圧接したのち、再び水素雰 囲気で、 900℃, 1時間の焼鈍しを行ない、さら. に、冷間圧延して板厚 0.10 点のこの発明による 郊膜電池用基板材に仕上げた。得られた金属基板 の圧着層原みは10点であった。

上記のこの発明による基板材コイルについて長 手方向の10箇所より、長さ10㎜×幅 200㎜の試料 を各2枚採取した。

上記10箇所より 2枚ずつ採取したうちの 1枚は、 光学顕微鏡(倍率 600倍)で長さ 5㎜×楓 200㎜ の試料について表面疵の大きさ及びその数を測定 し、採取試料のもう一方は、板幅方向に 3等分し、 フェノール樹脂中に埋め込み、At 10 g 粉末にてパ フ研磨した後、その断面の非金属介在物の大きさ。 数を制定し、板厚方向での欠陥の分布を調べた。 実施例1と同様の結果が得られ、この発明によ る金属差板は、薄膜電池において特に問題となる 1.0点以上の表面変の露出が完全に防止されてい ٥.,

実施例3

金属基板材として、市販のC 0.1%の冷延鋼板で、板厚 1.80 ma×板幅 200maの焼鈍された冷延. コイルを用いた。

圧着層の金属として、非金属介在物の大きさが
1.0 m以下となるように、真空高周波溶解がを用いて、溶解した母材をさらに消耗電極式真空アーク再溶解がで再溶解し、造塊したSUS 430鋳塊を熱間殿造し、熱間圧延を軽て手入した後、冷間圧延により板厚 0.22 mx 板幅 200mの冷延コイルに仕上げ、理続焼鈍炉で、水楽中、1000℃の条件で焼鈍したSUS 430を用いた。

上記金属基板の両面に、上記ステンレス板を冷間圧延機を用いて冷間圧接したのち、再び水素雰囲気で、 900℃。 1時間の焼鈍しを行ない、さらに、冷間圧延して板厚 0.10 mのこの発明による 静膜電池用基板材に仕上げた。得られた金属基板の圧着圏界みは10点であった。

上記のこの発明による基板材コイルについて長

セラミックフィルターを通して鋳込み、造塊された AI 鋳塊を、熱園圧延を軽て手入した後、冷園圧延により板厚 0.04 mm×板幅 200mmの冷延コイルに仕上げたAI 板を用いた。

上記金属基板の片面に、上記アルミ板を冷園圧延機を用いて冷間圧接し、板厚 0.1mmのこの発明による薄膜電池用基板材に仕上げた。得られた金属基板の圧着層厚みは 9点であった。

上記のこの発明による基板材コイルについて長 手方向の10箇所より、長さ10mm×幅 200mmの試料 を各 2枚採取した。

上記10箇所より 2枚ずつ採取したうちの 1枚は、 光学顕微鏡(倍率 600倍)で長さ 5mm×幅 200mm の試料について表面疵の大きさ及びその数を測定 し、採取試料のもう一方は、板幅方向に 3等分し、 フェノール樹脂中に埋め込み、Afg0 a 粉末にてパ フ研摩した後、その断面の非金属介在物の大きさ、 数を測定し、板厚方向での欠陥の分布を調べた。

実施例1と同様の結果が得られ、この発明による金属基板は、額膜電池において特に問題となる

手方向の10箇所より、長さ10mm×幅 200mmの試料を各 2枚採取した。

上記10箇所より 2枚すつ採取したうちの 1枚は、 光学類微鏡(倍率 600倍)で長さ 5mm×幅 200mm の試料について表面疵の大きさ及びその数を測定 し、採取試料のもう一方は、板幅方向に 3等分し、 フェノール樹脂中に埋め込み、Al₂O₃ 粉末にてパ フ研摩した後、その断面の非金銭介在物の大きさ。 数を製定し、板厚方向での欠陥の分布を調べた。

実施例1と同様の結果が得られ、この発明による金属基板は、対展電池において特に問題となる
1.0kmより大きい表面疵の露出が完全に防止されている。

実施例4

金属基板として、板厚 2m×板幅 200m寸法からなる、市販のSUS 304. SUS 430の焼鈍し冷延コイルを用いた。

圧着層の金属として、非金属介在物の大きさが 1.0m以下となるように、真空高周波溶解炉を用いて、真空下で溶解し、非金属介在物除去のため

1.0㎞より大きい表面鉱の露出が完全に防止されている。

実施例5

金属基板として、市販のSUS 304の塊状のものを切削し、板厚95mm×幅 200mm×長さ 500mmに 仕上げたSUS 304板を用いた。

圧着層の金属として、非金属介在物の大きさが
1.0m以下となるように、真空高周波溶解炉を用いて、溶解した母材をさらにエレクトロスラグ再溶解炉で再溶解し、造塊したSUS 304好塊を熱闘殺造し、熟聞圧延を軽て手入した後、冷間圧延により板算 5mm×幅 200mm×長さ 500mmの板に仕上げたSUS 304板を用いた。

上記基板用SUS 304と内質のすぐれた圧着層用SUS 304板を密着させ、密着面が酸化しないように、端面部をアルゴンガス雰囲気で、電極ワイヤにSUS 304を用いたMIG溶接により完全に溶着した。

その後、一体化した上記の板を熱調圧延して表面を手入し、冷間圧延機により、板原 0.50 maま

特開昭61-3474(5)

で冷間圧延してこの発明による薄膜電池用基板材 に仕上げた。得られた基板材の圧着層厚みは25_mのであった。

上記のこの発明による基板材コイルについて長手方向の10箇所より、長さ10mm×幅 200mmの試料を各 2枚採取した。

上記10箇所より 2枚ずつ採取したうちの 1枚は、 光学顕微鏡(倍率 600倍)で長さ 5mm×幅 200mm の試料について表面銋の大きさ及びその数を測定 し、採取試料のもう一方は、板幅方向に 3等分し、 フェノール樹脂中に埋め込み、201 粉末にてパ フ研摩した後、その断面の非金属介在物の大きさ、 数を測定し、板厚方向での欠陥の分布を調べた。

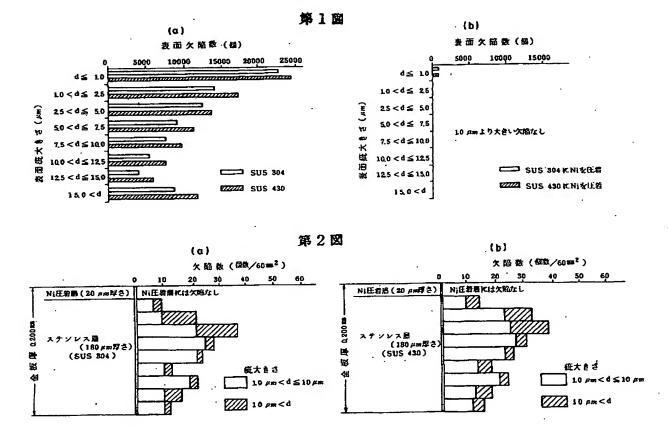
実施例 1 と同様の結果が得られ、この発明による金属基板は、薄膜電池において特に問題となる 1.0kmより大きい表面疵の露出が完全に防止されている。

以上の実施例から明らかなように、この発明に よる差板材は、表面欠陥がなく、安価に平滑平面 が得られるもので、アモルファスシリコン太陽能 他を代表とする薄膜電池用、特に、気相成長によ る薄膜電池用に最適の基板材を提供できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図a図は、NI圧替磨を有しない金属基板材表面の変大きさと表面欠陥数との関係図、同b図はNI圧着層を有する金属基板材表面の症大きさと表面欠陥数との関係図である。第2図a図,b図は、SUS 304,SUS 430表面上にNI圧着層を有する金属基板材の板厚方向断面における表面欠陥数と疵大きさとの関係を示す関係図である。

出願人 住友特殊金属株式会社 代理人 押 田 良 久



特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 59 年特許願第 123981 号(特開 昭 61-3474 号, 昭和 61 年 1 月 9 日 発行 公開特許公報 61-35 号掲載)については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 7 (2)

Int.Ci.	識別記号	庁内整理番号
HO1L 31/04		6851-5F
	·	

餘手統補正醫

昭和62年 5月30日

特許庁長官 殿



1. 事件の表示

昭和59年 特許願 第123984号

2. 発明の名称

薄膜電池用金属基板材

3. 補正をする者

事件との関係 出願人 住所 大阪市東区北浜5丁目22番地 名称 住友特殊金属株式会社

4. 代 理 人

居所 東京都中央区銀座3-3-12銀座ビル (561-0274)

既 (7390) 弁理 押 田 良 久 屬

5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の概

6. 補正の内容

別紙のとおり



+ + C

- 1. 本願明梱割の第 7頁13行の「焼鈍し」を「焼 鈍した」と補正する。
- 2. 同閉細鸖第 8頁 5行の「焼鈍しを」を「焼鈍 を」と補正する。
- 3. 同明細書第 8頁10から11行の「烧鈍し」を 「焼鈍した」と補正する。
- 4. 同明細盤第 9頁12行の「焼鈍し」を「焼鈍し た」と補正する。
- 5. 同明報書第11頁16行の「焼鈍しを」を「焼鈍 を」と補正する。
- 6. 同明報告第12頁16行の「焼鈍し」を「焼鈍した」と補正する。